

## 现代光学仪器国家重点实验室



光电科学与工程学院

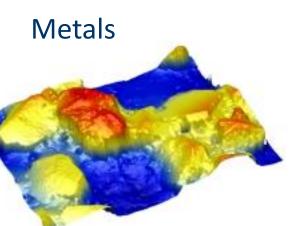


### 浙江省光学学会

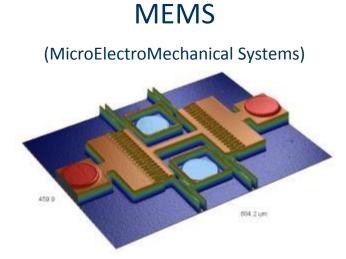
# 第二期 大型仪器系列培训活动 ——三维干涉显微镜

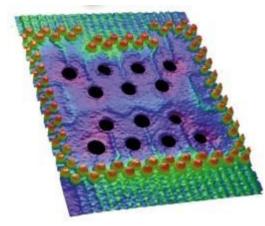
三维干涉显微镜又称光学轮廓仪或白光干涉仪,突出特点是可通过无接触式测量物体表面三维形貌及粗糙度等,在0.1nm到10mm的垂直扫描范围内提供了快速、高精度的三维表面形貌测量功能,适用于高分子、半导体、机械、材料、医疗器械、光学器件等。



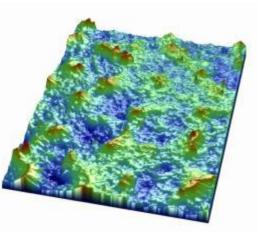












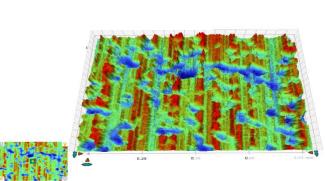
Semiconductors

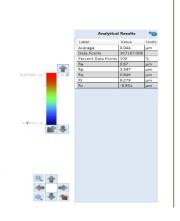
**Materials** 

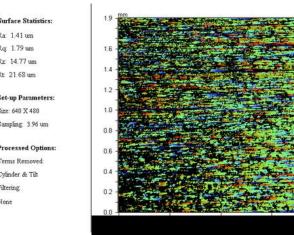
#### 定量计量

定性分析

Roughness(粗糙度)
Step height(台阶高度)
Critical dimension(关键尺寸)
Flatness(翘曲度)

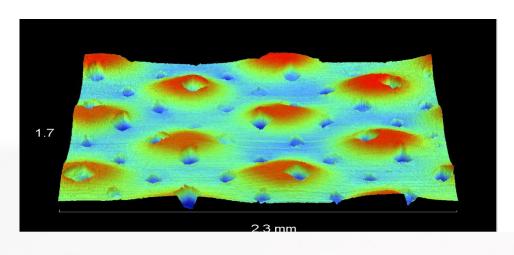


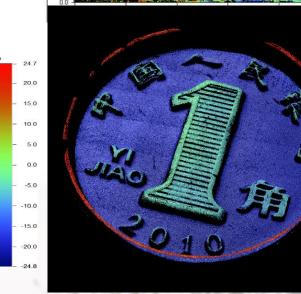






Topography(表面形貌) Defect(缺陷)





主讲人: 陈老师

培训类别:设备应用讲座+样品测试

培训时间: 5月30日13:30-14:30

联系人: 13750812612 (同微信号)

培训地点: 浙江大学玉泉校区第三教

学楼440会议室

# 主办单位:

现代光学仪器国家重点实验室 浙江大学光电科学与工程学院 浙江省光学学会





现代光学仪器国家重点实验室

浙大光电